



5-я Конференция с международным участием
**ТЕРАГЕРЦЕВОЕ И МИКРОВОЛНОВОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ:
ГЕНЕРАЦИЯ, ДЕТЕКТИРОВАНИЕ И ПРИЛОЖЕНИЯ**
27 февраля – 2 марта 2023 года, НИЯУ МИФИ, Москва

ДИПЛОМ

участника конференции

Организационный комитет 5-ой Конференции с международным участием «Терагерцевое и микроволновое излучение: генерация, детектирование и приложения» (ТЕРА-2023) подтверждает, что

Беликов Иван Игоревич

принял(а) участие в работе Конференции и выступил(а) с научным докладом

**Ultra-Deep Wet Chemical Etching of GaAs Upon Fabrication of
mmWave Sensors**

Оргкомитет отмечает высокий уровень представленной работы и выражает благодарность за активное участие в конференции.

Председатель оргкомитета,
ректор НИЯУ МИФИ



В.И. Шевченко

Председатель Конференции,
член-корреспондент РАН



А.П.Шкуринов